

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la CIP) Comité de Expertos

**Quincuagésima segunda sesión
Ginebra, 19 y 20 de febrero de 2020**

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por la Secretaría

1. Apertura de la sesión
2. Elección del presidente y de dos vicepresidentes
3. Aprobación del orden del día
Véase el presente documento.
4. Modificación del Reglamento del Comité de Expertos
Véase el proyecto [CE 529](#).
5. Informe sobre la marcha del programa de revisión de la CIP
Véase el proyecto [CE 462](#).
6. Examen del proyecto piloto [F 082](#) relativo a los debates en el Foro electrónico de la CIP
Véase el proyecto [CE 529](#).

7. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI
Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.
8. Examen de la necesidad de crear una nueva clase de tecnología de semiconductores
Véase el proyecto [CE 481](#).
9. Enmiendas a la Guía de la CIP y otros documentos básicos de la CIP
Véanse los proyectos [CE 454](#), [CE 455](#) y [CE 512](#).
10. Traspaso de la gestión de las listas de documentos de la OEP a la OMPI
Ponencia de la Oficina Internacional.
11. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP
Ponencia de la Oficina Internacional.
12. Experiencia de las oficinas en clasificación asistida por computadora (por ejemplo, mediante IA)
Ponencias de las oficinas.
13. Divergencias en las asignaciones de los símbolos de la CIP
Véase el proyecto [CE 529](#).
14. Marco de competencias técnicas para la clasificación de patentes
Véase el proyecto [CE 529](#).
15. Clausura de la sesión

La reunión de apertura comenzará el miércoles 19 de febrero de 2020 a las 10 de la mañana en la sede de la OMPI, 34 chemin des Colombettes, Ginebra.

[Fin del documento]